

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2013. június 3 –június 9.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8							
9	Mikroszkóp elektron- és ionrendszerének beállítása	Peltier-asztal, környezeti üzemmód 0 C alatt próbamérések VG, BA, HK	Mohammed Ezz 5 nanoindentált minta ETD vizsgálata VG	12 µm átmérőjű pillárok Cu egykristályon. Magasság 40 µm. Átmérő 30 µm. Platina 2 µm VG	Biológiai minták vizsgálata VG, DZ, BA		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ	Dankházi Zoltán
HK	Havancsák Károly
VG	Varga Gábor
BA	Baris Adrienn
KSz	Kalácska Szilvia
SzA	Székely Anna